

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS LEOPOLDINA DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AUTOMAÇÃO E SISTEMAS



Conforme Edital DPPG número 116/2022, de 26 de maio de 2022, segue abaixo o RESULTADO FINAL do processo de homologação das inscrições realizadas no processo seletivo para alunos regulares para o curso de Mestrado Profissional em Automação e Sistemas para o semestre 2022/2.

NÚMERO		
DA		
INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA
11600	HOMOLOGADA	-
11603	HOMOLOGADA	-
11604	HOMOLOGADA	-
11606	HOMOLOGADA	-
11607	HOMOLOGADA	-
11608	HOMOLOGADA	-
11609	HOMOLOGADA	-
11611	HOMOLOGADA	-
11613	NÃO-HOMOLOGADA	-
11614	HOMOLOGADA	-
11617	NÃO-HOMOLOGADA	-

Conforme calendário publicado, seguem as datas das próximas etapas:

DATA	EVENTO
27/06/2022 a 29/06/2022	Avaliação da documentação e projeto
30/06/2022	Data limite para divulgação de resultados da etapa de
	avaliação Etapa 1
01/07/2022 até 17 horas	Data limite para interposição de recursos ao resultado da
	Etapa 1
04/07/2022	Divulgação do resultado final da Etapa 1
04/07/2022	Data limite para divulgação da escala de defesa oral do
	projeto depesquisas
07/07/2022 a 12/07/2022	Defesa oral do projeto de pesquisas
14/07/2022	Data limite para divulgação do resultado final
15/07/2022 até 17 horas	Data limite para interposição de recursos ao resultado final do
	Processo Seletivo
19/07/2022	Divulgação do resultado final do Processo Seletivo

Conforme calendário publicado, haverá a análise da documentação e projetos apresentados e até o dia 30 de junho de 2022 será publicado o resultado preliminar da Etapa 1 do Edital.

Entre os dias 07 e 12 de julho de 2022, os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas deverão realizar a **Defesa oral** de seus projetos. O modelo do *pitch* para apresentação está na página do Programa.

Contatos com a Coordenação deverão ser realizados pelo email ppgas@cefetmg.br.

Leopoldina, 24 de junho de 2022

Professor Ângelo Rocha de Oliveira Presidente do Colegiado do Curso de Mestrado em Automação e Sistemas